

MMS法[®]による大径複合軸の開発に成功

2017年5月

今回開発品

スプライン部
【摩擦圧接技術】

TDR部

放熱部

【MMS法[®]で2層化】

ベアリング部

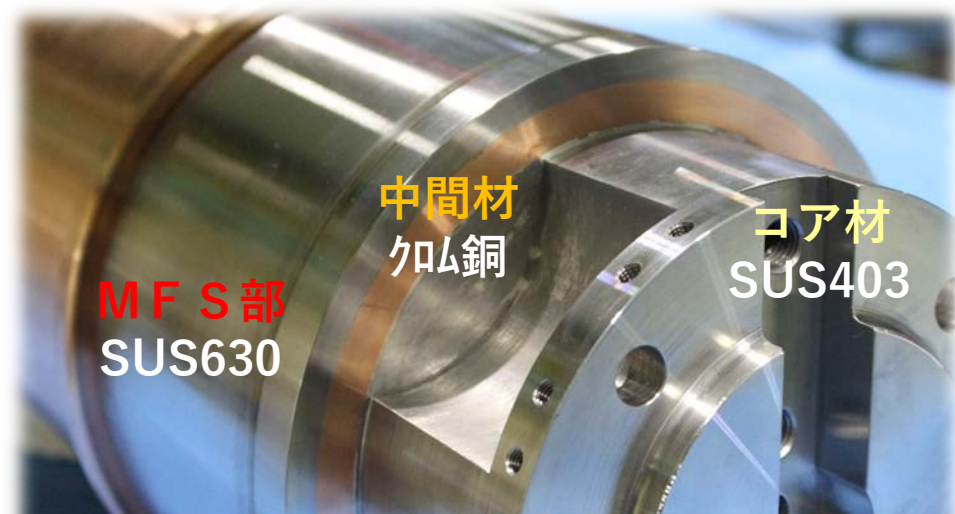
大気側

発熱部 [シール部]
【MMS法[®]で3層化】

真空側



[初期開発複合軸]



- ・高剛性・高真空・高速回転対応
- ・世界最高速クラスのMFS真空シールに採用決定
実証実験へ

★MMS法[®]は当社の登録商標です。

CONFIDENTIAL